

Juan Carlos Alvarado Alcocer

Modelagem Computacional de Reatores CVD para Filmes de Diamante

Uma abordagem interdisciplinar da Engenharia





Resumo de Modelagem Computacional de Reatores CVD para Filmes de Diamante: Uma abordagem interdisciplinar da Engenharia

Acesse aqui a versão completa deste livro